

第2回戦略的基盤技術高度化支援事業制度評価（中間）検討会
（書面審議）

議事次第

1. 書面会議期間 平成27年2月13日（金）～平成27年3月3日（火）
2. 議決日 平成27年3月3日（火）
3. 審議者
（検討会委員）〔敬称略・五十音順、※は座長〕

上野 保	東成エレクトロビーム株式会社代表取締役会長
清水 聖幸	独立行政法人産業技術総合研究所産学官連携推進部長
鈴木 雅洋	地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター理事・事業化支援本部長
二戸 光弘	独立行政法人中小企業基盤整備機構経営支援部審議役
※柳本 潤	国立大学法人東京大学教授
山田 伸顯	公益財団法人大田区産業振興協会副理事長
4. 配付資料
資料1 第1回戦略的基盤技術高度化支援事業制度評価（中間）検討会議事録（案）
資料2 戦略的基盤技術高度化支援事業 研究開発制度 中間評価報告書（案）
補足資料1 戦略的基盤技術高度化支援事業 研究開発制度 中間評価の概要
5. 議事概要
 - （1）第1回戦略的基盤技術高度化支援事業制度評価（中間）検討会議事録（案）の確認
 - （2）戦略的基盤技術高度化支援事業 研究開発制度 中間評価報告書（案）の確認